

## 金相试样双盘磨抛机 MP-2CE



### 磨抛机的用途与特性

本磨抛机为双盘式机,可两人同时操作使用,适用于对金相试样进行预磨、研磨和抛光操作。

本机通过变频器调速,可直接获得 50~1000 转/分钟之间的转速,从而使本机具有更加广泛的应用性。是用户用来制作金相试样必不可少的设备。本机带有冷却装置,可以在预磨时对试样进行冷却,以防止因试样过热而破坏金相组织。该机使用方便、安全可靠,是工厂、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

### 主要技术指标

- 1、工作电压: 220V 50HZ
- 2、抛光盘直径:  $\phi$  203mm 转速 50-1000 转/分  
抛光盘直径:  $\phi$  203mm 转速 50-1000 转/分
- 3、输入功率: 550W\*2
- 4、外形尺寸: 710\*680\*330mm

5、重量: 50kg

### 结构特性概述

该磨抛机由底座、磨抛盘及控制面板组成。本机外部由 ABS 的外壳罩住,使该机在外观上更加美观大方并具有很好的防锈性。

电动机固定在底座上;轴通过三角皮带传动;磨抛盘套在轴上,由键带动而转动;开关直接固定在机身上;水砂纸粘贴或扣压在磨盘上;可移动的喷水管的流量由面板旋钮调节控制;废液可由排水管排出。

### 装 箱 单

名 称	规 格	单 位	数 量	备 注
金相试样磨抛机	MP-2CE	台	1	
产 品 说 明 书		份	1	
产 品 合 格 证		份	1	
装 箱 单		份	1	
无 胶 绒 布	Φ 200	块	2	
铝 扣 圈	Φ 203	个	2	
抛 光 盘	Φ 203	个	2	
进 水 管		根	1	
排 水 管		根	1	
砂 纸	Φ 200	张	2	400#600#